



Torino, 27 settembre 2019

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento della fornitura di un sistema Inductively Coupled Plasma Chemical Vapor Deposition (ICPCVD)

CIG 796950211A - CID 321-15 - CUP E15D18000350007 - CUI F00518460019201900102

Comunicazione revoca III Seduta pubblica

Si comunica che, per sopraggiunti improrogabili impegni professionali, la Prof.ssa Elena Maria Tresso, nominata quale Presidente della Commissione giudicatrice, non potrà svolgere il ruolo conferito.

La terza seduta pubblica, fissata per la data odierna, non ha potuto avere luogo.

Si procederà, pertanto, con la nomina di un sostituto e successiva convocazione di una nuova terza seduta pubblica, nel corso della quale si procederà all'apertura delle Buste "B" contenenti la documentazione tecnica e alla ricognizione pubblica del loro contenuto.

Ufficio Appalti